#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 57084548 A

(43) Date of publication of application: 26 . 05 . 82

(51) Int. Cl **H01J 9/38** 

(21) Application number: 55161789

(22) Date of filing: 17 . 11 . 80

(71) Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72) Inventor:

TAKAI YOSHINORI

# (54) DEVICE FOR EXHAUSTING GAS CONTAINED IN LIGHT EMISSION TUBE

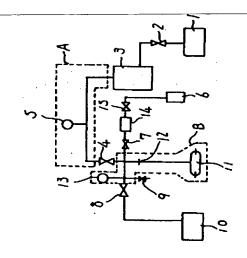
(57) Abstract:

PURPOSE: To suppress the rise in the starting voltage and the decrease in the luminous-flux maintaining rate of a light emission tube, and stabilize the quality of the tube by making a light emission-tube exhausting device to enclose a rare gas purifying device.

CONSTITUTION: A rare-gas introducing valve 7 and a vacuum valve 8 are opened in that order so as to make the internal pressure of a rare-gas purifying device 14 to be reduced by means of an oil rotating pump 10. When the internal pressure of the device 14 is reduced to a given value, the vacuum valve 8 is closed and a vacuum valve 4 is opened so as to make the device 14 highly evacuated, and the rare-gas introducing valve 7 is closed and a valve 15 is opened so as to make the device 14 to be charged with a starting auxiliary charging rare gas 6, thereby making the device 14 to operate. After a dry rare gas is introduced into an exhaust system B by opening a leak valve 11, a light emission tube 9 is attached to a connection hole 12, the leak valve 11 is closed, and the vacuum valve 8 is opened so as to make gas contained in the system B to be preliminarily exhausted by means of the pump 10. After that, the

residual gas contained in the system B is exhausted, and the rare gas purified in the device 14 is charged into the system B with pressure.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio



## (IP) (IP)

# <sup>⑩</sup> 公開特許公報 (A)

⑩特許出願公開

昭57—84548

50Int. Cl.3 H 01 J 9/38 識別記号

庁内整理番号 6523-5C

毯公開 昭和57年(1982)5月26日

発明の数 審査請求 未請求

(全 3 頁)

### 59発光管の排気装置

②特 願 昭55—161789

②出 昭55(1980)11月17日 願

72発 明 者 高井美則

鎌倉市大船二丁目14番40号三菱

電機株式会社商品研究所内

70H 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

邳代 理 人 弁理士 葛野信一

外1名

発明の名称 発光管の排気装置

2. 特計請求の範囲

排気系および発光質内へ不純物や不純カス等 が流入するのを阻止する希ガス純化装置を内蔵 させたことを特徴とする発光管の排気装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明け放電灯用発光管の製造における発光 官の排気装置に関するものである。

従来の発光智排気装置を引1図に示す。図に おいて。(1)は油回転ポンプ。(2)は油払散ポンプ で、油回転ポンプ(1)と油拡散ポンプ(2)は真空パ ルプ(3)で接続されている。(4)は真空パルプで、 排気系Aと排気系Bとを接続している。(5:17神 定子であって、排気系Aの圧力を削定するため のものである。(6)は発光質内へ封人する始動補 助用の祐ガス。(7)けこの希ガス(6)の導入バルブ である。(8)は冥空パルプで、発光質(9)内を予備 研気するための油回転ポンプWと発光骨(9)を投

統している。Witリークパルプで、掛気系B内 を大気圧にするとき。 この糸B内へ瓦鉄希ガス を到入するためのものである。心は接続口で、 発光質(5)と排気系Bとを接続している。 四付訴 気系B内の圧力制定および発光質的内へ到入す る裕ガスの圧力等を測定する測定学である。

上記のように構成した俳気装置にて発光管内 を排気するには、始めにリークバルプOIIを開け て乾燥布ガスを排気系B内へ大気圧となるまで 導入してのち、接続口心へ発光管(9)を取付け、 上記リークパルプ目を閉じ、次に真空ポンプ(8) を開け油回転ポンプ心にて排気系B内を予備排 気する。そしてこの系B内の圧を測定子Warて 确定し、所望の圧力まで返圧したならは、 真空 パルプ(8)を助じ、真空パルプ(4)を掛ける。測定 子151が所望の圧力を示したならは、加熱炉(図 示せず)にて発光質(9)を一定時間加熱してガス 出しを行なり。その後、発光管(9)に必要な封入 **割してとでは図示してないが接続口心と発光賞** (9)との間に収納してある)を封入し。 真望パル

持開昭57-84548(2)

て発光管を製作するのである。
しかし、上記従来の排気装置でけ、発光管内へ割入する希ガスけ、ポンペより直接排気系 B 内へ割入されるため、ポンペ内に割入されている希ガスの純度の変化や、ポンペと、希ガス等入パルプとを接続する部分に付着した不純物や不純ガス等が発光管内へ流入し発光管の特性、特に始動電圧の上昇や光東維持率の低下等者し

プ(4)を閉じてのち、希ガス導入パルプ(7)を開け

て希ガス(6)を測定子四の圧力を見ながら所要圧

力封入する。そして発光管(9)の排気口を裕断し

本発明け、上記従来のものの欠点を除去するためになされたもので、排気装置に希ガス純化 装置を内蔵させることにより、排気系および発 光質内へ不純物や不純ガス等の流入を防止し、 安定した特性有する発光管を提供することを自 的としている。

く悪化させる原因となっていた。

以下本館別の一製版例を第2図について説明 する。図において、第1図と同一部分には同一 (3)

する測定子である。

この様に準備されたのち。リークパルプロを 開けて東鉄希ガスを排気系 B 内へ大気圧となる まで導入してのち、接続口心へ発光管(9)を取付 け、上記リークパルプロを閉じ、次に真空ポン 符号を付してある。図において、(1)は油回転ポンプ・(2)は油拡散ポンプで、油回転ポンプ(1)と油拡散ポンプで、排気系Aと排気系Bとる。(4)は真空パルプで、排気系Aと排気系Bとを接続している。(5)は測定子であって、持気系Aの圧力を測定するためのものである。(6)はだるの圧力を測定するためのものである。(6)はだるの形力ス(6)の導入パルプである。(4)は充純度の希力スを排気系B内へ送る役割をしている。

(15) だ、始動補助用希ガス(6) と希ガス純化装置(4) との間に設けたパルプである。(8) だ真空パルプで、発光質(9) 内を予備排気するための油回転ポンプ(0) と発光質(9)を接続している。(1) はリークパルプで、排気系B内を大気圧にするとき、この系B内へ乾燥希カスを割入するためのものである。(2) は接続口で、発光質(9) と排気系Bとを接続している。(2) は排気系B内の圧力測定なよび発光質(9) 内へ割入する希ガスの圧力等を測定

(4)

第3回に本発明の装置を用いて製作した SC-Na を割入した 400Wメタルハライドランプと、 従来装置を用いて製作した间傍のランプとの始 動電圧を比較したグラフが示してある。 従来装 随を用いた↓のは点灯時間と共に始動電圧が大 きく上外している。その点本発明装置を用いた

特開昭57-84548(3)

ものでは、始動電圧は殆ん 化せず、したがって本発明による効果の大きいことを示している。また、第4図では本発明と従来例との光束維持率について示しているが、やけり本発明の方が高い光束維持率を示していることが理解される。

本を発明の乗舶例は、適温に加熱された 估性金属層内への拡散によって設面に新しい估 性面を維持するように動作する装置を用いているが、間歇的またけ運統的に估性金属の新しい 面を作って排気作用を行なわせるグッターボン ブ等を用いても関係の作用を得ることが変数に 希ガス純化装置を内蔵させることにより、始助 電圧の上昇や光東維持率の低下が解消し、かつ 品質の安定した発光管を得ることがの一次の を作ってもでより安定器の二次の によれば、発光である。ま を上のよりを発光である。ま た、始動電圧の低下により安定器の二次の によれてきることができるとど 量化及びコストを安価にすることができるをど 4. 図面の簡単な説明

第1図け従来の発光管排気装置の構成図。第2図け本発明の発光管排気装置の構成図。第3 図け従来例と本発明との始勤協正を比較したクラフ。第4図け同じく光束維持率を比較したクラフである。

(1) … 油回転ボンプ。(5) … 測定子。(6) … 始動補 助用希ガス。(9) … 発光管。(1) … 油回転ボンプ。 (1) … リークバルブ。(13 … 測定子。(14 … 希ガス純 化装置。(15 … バルブ、 A、 B … 排気条。

なお、 図中、 同一符号は同一またけ相当部分 を示す。

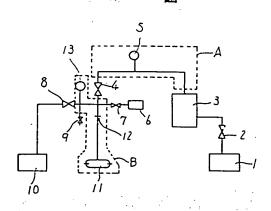
代理人 葛 野 信 —

(7)

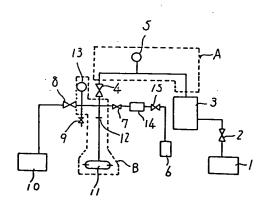
第

の効果がある。

. . . . .



第 2 図



(8)

第 3

X

第 4 図

